

<<公差配合与测量技术 (全2册)>>

图书基本信息

书名：<<公差配合与测量技术 (全2册)>>

13位ISBN编号：9787810859172

10位ISBN编号：781085917X

出版时间：2007-4

出版时间：中国传媒大学出版社

作者：赵兰苓,赵兰苓 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<公差配合与测量技术（全2册）>>

内容概要

《公差配合与测量技术(共2册)》共十章，分为光滑圆柱的公差与配合、测量技术基础、形状和位置公差及测量、表面粗糙度及测量、量规设计基础、圆锥和角度的公差及测量、平键、花键联结的公差及测量、螺纹结合的公差及测量、圆柱齿轮的公差及测量、尺寸链基础。

从公差配合的基本概念、测量技术基本知识入手，介绍了各种零件公差与配合的特点，对测量方法、测量原理、测量工具进行了详细说明。

结合测量工作的实际情况，对测量误差及数据处理进行了介绍。

<<公差配合与测量技术 (全2册)>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>